

NEDO研究評価委員会  
「次世代プリンテッドエレクトロニクス材料・プロセス基盤技術開発」  
(事後評価) 分科会

会場のご案内

日 時：2019年10月28日(月) 10:00~16:45

場 所：WTCコンファレンスセンター Room A  
東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル3階  
電話番号：03-3435-3803

アクセス：JR線(山手線、京浜東北線)：浜松町駅と直結  
モノレール：浜松町駅と直結  
地下鉄(都営浅草線、大江戸線)：大門駅と直結(B3出口)

